This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quarto plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the waw 1 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning remeive: 15 also heater 17 and then the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO&Japio

19 日本国特許庁 (JP)

主特許出願公開

12 公開特許公報:A.

四60-10756

5) Int. Cl. 4 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

84ビームリート型半導体装置の製造方法

翰 昭58-119143

21特 22出

類 昭58(1983)6月30日

完発 明 者 繩巻草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日。 本電気株式会社内

五出 願 人、日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

瓦代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 暫

1. 発明の名称

ピームリード製半退体装貨の製造方法

2. 特許無米の範疇

ピームリード型半退体本子の形成されたウェハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前配ウェハーを裏面から選択的にエッテング除去してペレットに分離する工程と、前配ワックスを高しペレット吸附用治異にて前配平板から前配ペレットを分割する工程と、前配ペレットに付着しているワックスを、暖められた洗浄用受け皿内にて、暖めた有機高額によってリックスを除去する工程とを含むことを筋なとするピームリード型半導体集内の製造方法。

3. 美男与紅布泰拉的

本発明はビースリードが生産体を折の製造方法 に関する。 従来ビームリード製学導体装置の製造方法は、所用のビームリード製学導体製子の形成された学導体基板の上部にリックスを創布し石莢板と貼り合せし後、製学通体共校の製師にレジストにでいまった。 たいっと 200での環境のポットプレート上でファクスをでいる 200での環境のポットプレート上でファクスをでしていまり 数がはペレットを有数がとなり 製造体ペレットに付着するために 4名のより 200での環境のポットに付着する方に 20での最後、学導体ペレットに付着する方面を 2ブレーカンで3~5分間吹付けて降去し畑の配列板に 3~5分間吹付けて降去し畑の配列板に 3~5分間吹付けて降去し畑の配列板に 3~5分間吹付けて降去し畑の配列板に

一しかし上記は状のペレットハンドリングデルに は、以下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 英切とがウェクスによって貼り合わさっておりと のフ・クァケ 100~200 での配置のホットブレ ート上で石英切と舞めてワックスを描かし、ベレ ットの乗りの107でレットと石具切とを分配は、

- 2 -

半導体ペレットの配幹値及び基準に付無している ワックスを、50~100℃の健康範囲の無熱セ ーターにて予め有機用例を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機看例を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの前制能及び終制にワックスが残っていると、ベレットの何値性及び歩留りを軽くし又ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄的間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記の点を除去し半導体発生の保険性 及び製造事業であた場に向上させることのできる 半選体製質の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード烈半導体象子の 形成されたウェハーを炎返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

離する。

次には3回に示すようにペレット15の配線的 及び裏師に付加しているワックス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機だ剤と、洗作用量皿186加熱ヒーター 19によって50~100での間域範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機管測を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4日) 後、別の配列版22上にペレット15を配列する。

上記のように本住明万法によればペレットの配額前及び州部に付押しているワックスを予め破めた有機治剤と近中川受け期も切めることにより有機溶剤を誘動でペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが終去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩行り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図前の耐用な影響

数と、加MによりファクスをFしてレットの窓川 耐具にてF加州のからベレットを分析するよりと、 前記ペレットにハヤしているフックスを、厚めら れた受け面内にて、緩めた石榴都額にて除去する 工程と、前都ベレットを配列する工程とを含む準 連体緩延の製作力がにある。

以下失能例に見づき飲油を対例して本発明を詳 輸収初期する。

まず他!然にシャように、形容のビースリード 刺虫子の形成された単雄体ウェハー1を、前がビ ームリード2が下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板もに貼り付ける。

かに削削でははウェバー1の分割にレジストパターンを単成し、はパターンをマスクにして供放 数を用いて数ウェバーを選択的にエッチング防力 し、銀2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのポットプレート7の上で 石英板4を眺めてワックス3を終かしペレット吸 着用船具6を用いてペレット5を石英板4か5分

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半男体ウェハー、2.12 ……ビームリード、3.13 ……ワックス、4 ……石葵板、5.15 ……ベレート、6.16 ……ベレット吸石用 始具、7 ……ホットブレート、18 ……抗剤用受け皿、19 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、 20 ……スプレーガン、21 ……有散剤剤の加熱 ヒーター、22 ……ガラス板である。

代却人 并把士 内 原



